

キリトリ

## 2026年度大阪工業大学学院

工学・映像&デザイン工学・情報科学研究科第2回一般入試 受験票  
知的財産研究科第3回一般入試

入試種別	工・映・情: 200H 知財: 200K	受験番号 (※記入不要)		
志望研究科を ○で囲み、専攻、 課程を記入し てください。	工学研究科 映像&デザイン工学研究科 情報科学研究科 知的財産研究科	専攻	課程	
氏名				

### 受験上の注意

#### <試験日時・場所>

- 試験日 2026年2月14日(土)
- 試験開始時刻 学生募集要項P. 3・9参照
- 受験者集合教  
○工学研究科・知的財産研究科  
大宮キャンパス1号館3階 131教室
- 映像&デザイン工学研究科  
梅田キャンパス10階 1004教室
- 情報科学研究科  
博士前期課程  
枚方キャンパス1号館2階 1204教室  
博士後期課程  
枚方キャンパス1号館2階 1205教室

#### 注意事項

- 選考当日は、必ず受験票を持参してください。
- 選考当日は、開始時間の20分前までに受験者集合教室へ集合してください。

大阪工業大学入試部 TEL. 06-6954-4086(直通)

キリトリ

#### <記入上の注意>

-  の項目に記入してください。
- 枠線に沿って丁寧に切り取ったうえで、他の出願書類とともに提出してください。